This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PAT-NO:

JP401154577A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 01154577 A

TITLE:

DISCHARGE EXCITATION TYPE SHORT

PULSE LASER

PUBN-DATE:

June 16, 1989

INVENTOR - INFORMATION: NAME YAMAZAKI, ICHIRO OZAKI, YUKIO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

MITSUBISHI ELECTRIC CORP

N/A

APPL-NO:

JP62311859

APPL-DATE: December 11, 1987

INT-CL (IPC): H01S003/03, H01S003/097

US-CL-CURRENT: 372/81

ABSTRACT:

PURPOSE: To improve voltage resistance performance and to reduce the size of a discharge excitation type short pulse laser by providing a mica coating layer around an auxiliary electrode and integrating the electrode with dielectric by molding resin.

CONSTITUTION: A mica coating layer 21 having excellent corona resistance is densely provided around an auxiliary electrode 50. Thus, it can prevent an insulator from breaking down due to the generation of a

corona. The electrode 50 is molded from molding resin having large withstand voltage and excellent insulating performance, thereby increasing its creeping distance. Accordingly, a dielectric 4 having an effect of preventing the electrode 50 from shortcircuiting with a second main electrode 3 can be reduced, thereby reducing a laser. Further, a protective film 23 of fluorine resin paint is provided thereby to prevent a molding resin layer 22 from deteriorating with halogen, such as fluorine gas in a laser medium and to prevent the output of the laser from decreasing due to a reduction in the purity of the laser medium due to gas generated by the reaction of the layer 22 with the halogen.

COPYRIGHT: (C) 1989, JPO&Japio

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1 - 154577

⑤Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)6月16日

H 01 S 3/03 3/097 D-7630-5F A-7630-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

公発明の名称 放電励起型短パルスレーザ装置

②特 願 昭62-311859

②出 願 昭62(1987)12月11日

⑫発 明 者 山 崎 一郎

兵庫県尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三菱電機株式会社

伊丹製作所内

砂発明者 尾崎 辛夫

兵庫県尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三菱電機株式会社

伊丹製作所内

切出 願 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

四代 理 人 弁理士 貸投 道照 外4名

明細

1. 発明の名称

放電励起型短パルスレーザ装置

- 2. 特許請求の範囲
- (1) レーザ媒質中に、第1の主電極と、この第 1 の主電極に対向して設けられた複数の開孔部を 有する第2の主電極とを配設すると共に、上記を 1 の主電極の背面部に勝電体を介して設けられた 補助電極を備えた放電励起型短パルスレーザ装置 において、上記補助電極のまわりにマイカ被獲層 を設けると共に、この補助電極と誘電体とを注型 樹脂で注型一体化したことを特徴とする放電励起 型短パルスレーザ装置。
- (2) 補助電極は、マイカ粉末を有機パインダに 分散させた電着マイカ液を用いて表面にマイカ粉 末を電着したものであることを特徴とする特許請 求の範囲第1項配戦の放電励起型短パルスレーザ 装置。
- (3) 注型樹脂で一体化した部分の表面は、フッ 素樹脂塗料で塗装したものであることを特徴とす

る特許請求の範囲第1項または第2項記載の放電 励起型短パルスレーザ装置。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

この発明は放電励起型短パルスレーザ装置に関 するものである。

「従来の技術」

第2図は例えば特開昭 6 1 - 1 8 8 9 8 3 号公報に示された従来の放電励起型短パルスレーザ装置の要部を示す断面図であり、図において、(1)は高電圧パルス電源、(2)は第1の主電極、(3)はこの第1の主電極(1)と対向して設けられた第2の主電極、(4)は第2の主電極(3)の背面部に密着して設けられた誘電体、(5)は補助電極、(6)は高圧パルス電源、(7)は第2の主電極(3)に複数設けられた開孔部、(8)は主放電、(9)は予備電離領域、(10)は絶縁体である。なお、上配一対の主電極(2)、(3)は図示しないレーザ媒質中に配設されている。

次に動作について説明する。多数の開孔部(7)を 有する第2の主電極(3)と誘電体(4)を介して補助電 極(5)に高電圧パルス電源(6)で課電すると誘電体(4)と第2の主電極(3)との間で沿面放電し電子が多数生成し、第1の主電極(2)と第2の主電極の間に予備電離領域(9)が形成される。この状態で一対の主電極(2)と(3)の間に高圧パルス電源(1)によつて電圧を課電することによりパルズレーザー光を得ることができる。

[発明が解決しようとする問題点]

従来の放電励起型短パルスレーザ装置は以上のように構成されているので、第2の主電極(3)と補助電極(5)の短絡を防ぐため誘電体(4)を大きくしなければならず、また、補助電極(5)と誘電体(4)の間に入り込んだ耐電圧の小さいハログンガスのストリーマによつて誘電体(4)の貫通絶縁破壊が生じるという問題点があつた。

この発明は上配のような問題点を解消するため になされたもので、耐電圧性能にすぐれかつ小型 で信頼性の高い放電励起型短パルスレーザ装置を 得ることを目的とする。

[問題点を解決するための手段]

を勝極にして直流を課電し、マイカ粉とバインダを電極(50)要面にマイカ層が補助電極表面と平行になる様に析出させた後、水洗し熱風乾燥することによつてマイカ被獲層(21)を形成する。

次いで、図示しない金型に誘電体(4)と上記マイカ被獲層(21)を設けた補助電極(50)を固定して、注型樹脂(チバガイギー社製アラルダイトCY221とアラルダイトHY2967の100:35混合物)を流し込んで硬化成形して補助電極(50)と誘電体(4)とを一体化し、注型樹脂層(22)を設ける。そして、望ましくは注型樹脂(22)の表面をフツ素樹脂強料(旭硝子製ルミフロン100)で塗布し乾燥することにより保護膜(23)を形成

このように、上記実施例では、耐コロナ性にすぐれたマイカ被獲層(21)を補助電極(50)の周囲に緻密に設けたので、コロナの発生による誘電体(4)の絶縁破壊が防止できる。また、補助電極(50)を耐電圧が大きくて絶縁性能にすぐれた注型樹脂でモールドしたことにより、沿面距離を大

この発明に係る放電励起型短パルスレーザ装置は、補助電極のまわりにマイカ被獲層を設けると 共に、この補助電極と誘電体とを注型樹脂で一体 化したものである。

〔作 用〕

この発明における補助電極は、そのまわりを誘電率が高く、耐コロナ性に優れ、かつ耐電圧の大きいマイカ粉末で遅い、しかもこの補助電極と誘電体とを注型樹脂で一体化したことにより、第2の主電極と補助電極との間の耐電圧を高め、さらに一体化により耐電圧の小さいハロゲンガスのストリーマが補助電極と誘電体の間に入り込むのを防ぐ。

(実施例)

以下この発明の一実施例を図について説明する。 第1図において、(50)はリード引出端子(24) を有する補助電極でありこの補助電極(50)は、 予め酸洗浄した後水洗し、マイカ粉末(35メッシュ以下)とエポキシ系アニオンバインダー液と を混合した電着液に浸漬し、この補助電極(50)

きくできる。従つて補助電極(50)と第2の主電 値(3)の短絡を防止する効果のある誘電体(4)を小さ くでき装置が小形にできる。

また、フツ架樹脂塗料による保護膜(23)を設けたことにより、レーザ媒質中のフツ素ガスなどのハロゲンに対する注型樹脂層(22)の劣化が防止できると共に、注型樹脂層(22)とハロゲンの反応によつて生成するガスによるレーザ媒質の純筋の低下によるレーザ出力の低下を防止できる。

なお上記実施例では注型樹脂層(23)としてエポキシ樹脂を用いたものを示したが、これに限定されるものではなく、例えばポリエステル樹脂,ポリウレタン樹脂,シリコン樹脂などを用いてもよい。また注型樹脂に、石英粉末,酸化アルミニウム粉末,タルク粉末,酸化マグネシウム粉末, 弁柄などの無機質粉末を混合して用いてもよい。

また、注型樹脂(22)として、ハロゲンガスに対し、耐劣化性を有するものを用いた場合には上記保護膜(23)は省いても差支えない。

さらに、マイカ被獲層(21)の形成方法等は、

上記実施例のものに限定されるものでないことは 当然である。

[発明の効果]

以上のように、この発明によれば補助電極の周囲をマイカ被緩層でおおつてかつ注型樹餅で誘電体と補助電極を一体成形したので耐電圧性にすぐれ、信頼性が高く小型のものが得られる効果がある。

4. 図面の簡単な説明

第1図はこの発明の一実施例による放電励起型 短パルスレーザ装飾の要部を示す断面図、第2図 は従来装置の要部を示す断面図である。

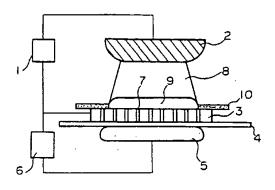
図において、(2)は第1の主道板、(3)は第2の主道板、(4)は誘道体、(50)は補助電板、(7)は開孔部、(21)はマイカ被役層、(22)は注型樹脂層である。

なお、図中同一符号は同一又は相当部分を示す ものとする。

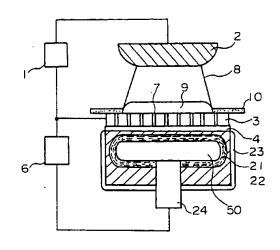
代理人 曾 我 道照



第2図



第1図



2: 第/の主電極

3:第2の主電極

4:誘電体

50: 補助電極

21:マイカ被覆層

22: 注型植脂層

手 統 補 正 哲

昭和 63年 5月25日

特許庁長官 殿

1. 事件の表示

昭和 62年特許願第 811859 号

2. 発明の名称

放電励起型短パルスレーザ袋性

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

住 所 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

名 称 (601)三菱電機株式会社

代表者 志 岐 守 敬

4. 代 型 人

住 所

東京都千代旧区北の内二丁目4番1号

丸の内ピルディング4階

准 話 (216) 5811 (代表)

氏名 (5787) 弁理士 曾 我 道 照 皇帝皇

5. 補正の対象

(1) 明細智の発明の詳細な説明の機



4 補正の内容

明細費をつぎのとおり訂正する。

ページ	行	\$T	正	前	\$1	Œ	後
2	1 2	主電極(1)			主電極(2)		
ŀ							
		}					
		!					
į							
ļ							
				•			
,							
					ļ		